# 2023年 夏の電子顕微鏡解析技術フォーラムのお知らせ

公益社団法人 日本顕微鏡学会·電子顕微鏡解析技術分科会 責任者 和田 充弘 実行委員長 吉田 誠

日本顕微鏡学会・電子顕微鏡解析技術分科会では、機能性材料や電子デバイスの評価に関する身近な問題点をざっくばらんに話し合う場として《電子顕微鏡解析技術フォーラム》を開催いたします。

今年の夏のフォーラムでは、テーマを「材料物性の謎を解き明かそう! 電子顕微鏡による結晶構造解析」 と題し、チュートリアルでは TEM を用いた転位解析や SEM-EBSD について基礎から学びます。また、トピックスでは、電池から金属材料まで、結晶構造解析により物性を解き明かそうとする研究について、各方面でご活躍されている先生方にご講演いただきます。

本フォーラムの目玉でもある"ざっくばらんトーク"では、結晶構造解析に関連した疑問や問題点を、参加者全員で議論いたします。これを機会に、素朴な疑問・質問、日頃抱えている解析の問題点を参加者に投げかけてみませんか?また、日頃のご研究成果や解析事例についてご発表いただける方も募集いたします。5年ぶりとなる合宿での夏のフォーラム。宿泊部屋は個室をご用意しました。電顕に携わる皆様、奮ってご参加ください!

記

- 1. 主 催:公益社団法人 日本顕微鏡学会 電子顕微鏡解析技術分科会
- 2. 日 時:2023年8月4日(金)13:00~8月5日(土)16:00(予定) (1泊2日)
- 3. 会場:東レ総合研修センター(静岡県三島市末広町24-21)
- 4. 参加費(宿泊費含む):25,000 円(日本顕微鏡学会個人・法人・協賛会員・学生) 30,000 円(会員外)

〈協賛学会員〉 医学生物学電子顕微鏡学会、応用物理学会、軽金属学会、日本バイオパージング学会、日本化学会、日本解剖学会、日本金属学会、日本結晶学会、日本工学会、日本細胞生物学会、日本材料科学会、日本組織細胞化学会、日本鉄鋼協会、日本表面科学会、日本病理学会、日本物理学会、日本分析化学会、日本臨床分子形態学会

- 5. 定 員: 40名
- 6. 申し込み期間:2023年6月12日(月)~7月17日(月)(定員になり次第締め切ります)
- 7. 申し込み方法:6 月 12 日に電子顕微鏡解析技術フォーラム HP 上にてお申込みフォームの URL を公開いたします。サイトにアクセスして頂き、必要事項をご記入の上、お申込みください。

HP: <u>顕微鏡学会 電子顕微鏡解析技術分科会 (https://jsm-at.sakura.ne.jp/db/)</u> 注意事項)なお、7月24日以降はキャンセル費用が発生しますので、代理の方のご参加をご検討ください。

8. 主な内容 ※敬称略

#### 『チュートリアル』

・金属における格子欠陥の挙動の TEM その場観察

荒河 一渡(島根大学)

・SEMを用いた EBSD の基礎と応用例

森田 博文(オックスフォード・インストゥルメンツ(株))

#### 『トピックス』

・全固体リチウム電池の結晶配向性とイオン伝導

野村 優貴((一般財)ファインセラミックスセンター)

・転位の見方・測り方・使い方

光原 昌寿(九州大学)

- 電子顕微鏡を用いた結晶方位解析と機械的性質評価法の紹介 諸永 拓((国研)物質・材料研究機構)

-SEM-ECCI 法を用いた鉄鋼材料中の転位観察技術

森 孝茂(日本製鉄(株))

『ざっくばらんトーク』 今回は結晶解析にテーマを絞って皆様からの疑問や質問を募集します。基本原理や 実際の測定テクニック、電子線回折や前処理の疑問点から最新技術について、質問を投げかけてください。 『一般講演 募集』 今回のテーマと関係なく「解析事例の紹介」を募集します。 (発表時間: 20 分

(質疑応答含む))

## 〈電子顕微鏡解析技術フォーラム実行委員〉

フォーラム実行委員:石丸 雅大(サーモフィッシャーサイエンティフィック)、乾 光隆(セイコーエプソン)、遠藤 徳明(日本電子)、川元 寛章(日立ハイテク)、木村 耕輔(東レリサーチセンター)、工藤 修一(キオクシア)、志摩 会実佳(東芝ナノアナリシス)、高橋 知里(産総研)、丸山 秀夫(カネカテクノリサーチ)、水尾 有里(日鉄テクノロジー)、宮澤 知孝(東京工業大学)、武藤 俊介(名古屋大学)、村上 和歌子(リコー)、吉田 誠(旭化成)、和田 充弘(三井金属)



### 2023年 夏の電子顕微鏡解析技術フォーラム プログラム 「結晶解析と物性 ~~材料物性の謎を解き明かそう!電子顕微鏡による結晶構造解析~~ 」

8月4日 (金)	会場:東レ総合研	修センター
時間	テーマノ内容	会場
12:30 ~ 13:00	受付開始	
13:00 ~ 13:05	開会挨拶	
	実行委員長 吉田 誠(旭化成)	
[チュートリアル] 13:05 ~ 14:15	座長: 石丸 雅大(日本サーモフィッシャーサイエンティフィック)   金属における格子欠陥の挙動のTEMその場観察	
(発表60分 質疑10分)	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
(光及00万 黄粱10万)		
[トピックス]	カルイプ ガス 1木	
14:15 ~ 15:05	全固体リチウム電池の結晶配向性とイオン伝導	
(発表40分 質疑10分)	一般財団法人ファインセラミックスセンター(JFCC)	
	野村 優貴 様	
15:05 ~ 15:15	休憩	
[一般講演] 15:15 ~ 15:35	座長: 和田 充弘(三井金属)	
	繰り返し変形した[-111] 銅単結晶のセル境界を構成する転位ネットワーク	
(発表15分 質疑5分)	の超高圧電子顕微鏡観察	研修棟
	東京工業大学 宮澤 知孝 様	中研修室
15:35 ~ 15:55	SiCエピ中基底面転位及び積層欠陥に対する解析と考察	
(発表15分 質疑5分)	310エピヤ墨店回私位及び債債大陥に対する所引と考索 ローム株式会社	
(Susarion) Seneony	森 貴仁 様	
[分科会活動報告]	1 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	
15:55 ~ 16:15	画像処理ワーキンググループ 2022年度活動報告と今年度の活動について	
(発表15分 質疑5分)	株式会社キャタラー	
10.15	鈴木 貴博 様	
16:15 ~ 16:25	休憩	
[ざっくばらんトーク]前半	司会: 志摩 会実佳(東芝ナノアナリシス)	
16:25 ~ 17:05	ざっくばらんトーク	
	全員参加	
17:05 ~ 17:10	全後のスケジュール説明 主員参加 (大学のスケジュール説明) (大学のスケジュール記述のスケッシュール記述のスケッシュール記述のスケッシュール記述のスケッシュール記述のスケッシュール記述のスケッシュール記述のスケッシュールに表現で表現で表現で表現で表現で表現で表現で表現で表現で表現で表現で表現で表現で表	
17:10 ~ 18:30	THE STATE OF THE S	A to P Mr
	休憩(バスタイム等)	各部屋等
18:30 ~ 19:50	懇親会 司会; 高橋 知里(産業技術総合研究所)	
19:50 ~ 20:00	片付け・準備	ダイニング 棟
[ざっくばらんトーク]後半	司会: 志摩 会実佳(東芝ナノアナリシス)	第1パー
20:00 ~ 21:00	ざっくばらんトーク	ティールー
		ム
21:00 ~	全員参加 Free ざっくばらんトーク	
21.00 ~	FF88さつくはらんトーク 任意参加	宿泊B棟 指定部屋
	マイルキーパー 村上 和聊子(株式会社リコー)	, , , C HP/E

タイムキーパー 村上 和歌子(株式会社リコー)

8月5日 (土)		会場:東レ総合研修センター
時間	テーマ/内容	会場

0月3日(工)		ラヒング
時間	テーマ/内容	会場
[トピックス]	座長: 遠藤 徳明(日本電子)	]
9:00 ~ 9:50	転位の見方・測り方・使い方	
(発表40分 質疑10分)	九州大学	
	光原 昌寿 様	
一般講演]		
9:50 ~ 10:10	REBCO溶融凝固パルクのseed plate界面におけるTEM観察と元素マッピング	
(発表15分 質疑5分)	TEP ティーイーピー株式会社	
	中村 新一 様	
10:10~ 10:20	休憩	<b>叮修傑</b>
トピックス]	座長:丸山 秀夫(カネカテクノリサーチ)	中研修室
10:20 ~ 11:00	電子顕微鏡を用いた結晶方位解析と機械的性質評価法の紹介	1
(発表30分 質疑10分)	物質・材料研究機構(NIMS)	
	諸永拓様	
チュートリアル]		
11:00 ~ 11:50	SEMを用いたEBSDの基礎と応用例 基礎編	
(発表40分 質疑10分)	オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社	
obs. The seasons	森田博文様	
	林山 诗人 18	ダイニング棟
11:50 ~ 12:50	昼食 休憩	階ダイニング
11100 12100		ルーム
12:50 ~ 13:00	写真撮影 (全員参加)	
チュートリアル]	座長: 宮澤 知孝(東京工業大学)	
13:00 ~ 13:50	SEMを用いたEBSDの基礎と応用例 応用編	
(発表40分 質疑10分)	オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社	
	森田 博文 様	
13:50 ~ 14:00	休憩	
トピックス]	座長: 宮澤 知孝(東京工業大学)	研修棟
14:00 ~ 14:40	SEM-ECCI法を用いた鉄鋼材料中の転位観察技術	中研修室
(発表30分 質疑10分)	日本製鉄株式会社	上的山乡主
	森 孝茂 様	
14:40 ~ 15:05	原子分解能二次電子像を用いた材料評価	
(発表20分 質疑5分)	株式会社 東レリサーチセンター	
	木村 耕輔 様	
15:05 ~ 15:10	閉会挨拶	
	電子顕微鏡解析技術分科会 責任者 和田 充弘(三井金属)	